

技術移転可能な出願特許一覧

(H30.6.1時点)

番号	発明の名称	出願番号	備考(特許番号)
1	ホログラフィによる画像記録装置および画像記録方法	特願2006-305047	(P5162733)
2	薄膜試験片構造体、その製造方法、その引張試験方法及び引張試験装置	特願2007-335667	(P4942113)
3	イオン伝導性配向セラミックスの製造方法およびそのイオン伝導体を用いた燃料電池	特願2009-185885	(P5651309)
4	流体軸受及びそれを備えた非対称流体供給式流体軸受け装置	特願2009-252677	(P5397810)
5	球状ヒドロキシアパタイトの製造方法	特願2009-232624	(P5544813)
6	複素振幅インラインホログラムの生成方法および該方法を用いる画像記録装置	PCT/JP2010/073185	(P5352763)
7	X線分析装置	特願2009-104744	(P5407075)
8	電極活物質及び二次電池	特願2010-049459	(P5534589)
9	ホログラフィック顕微鏡、微小被写体のホログラム画像記録方法、高分解能画像再生用ホログラム作成方法、および画像再生方法	PCT/JP2011/065531	(P5444530)
10	アパタイトセラミックスの製造方法および該セラミックスを電解質とする燃料電池	特願2011-054522	(P5702194)
11	形状測定装置	特願2010-265143	(P5683236)
12	3次元形状計測方法および3次元形状計測装置	PCT/JP2012/051125	(P5467321)
13	金属の回収方法及び金属回収装置	特願2012-043299	(P5945429)
14	ホログラフィック断層顕微鏡、ホログラフィック断層画像生成方法、およびホログラフィック断層画像用のデータ取得方法	PCT/JP2013/077059	
15	オゾンを利用する酸化亜鉛粒子の製造方法	特願2013-208951	(P61456715)
16	ペロブスカイト系材料を用いた光電変換装置	特願2013-187245	(P6304980)
17	金属の回収方法及び金属回収システム、並びに溶液の再生方法及び溶液の再利用システム	PCT/JP2015/060773	

18	ホログラフィック顕微鏡、高分解能画像用のホログラムデータ取得方法および高分解能ホログラム画像再生方法	PCT/JP2014/005448	
19	組成変調されたリン酸コバルトリチウム化合物からなる正極材料、及びその製造方法、並びに高電圧リチウムイオン二次電池	特願2014-019610	
20	表面増強ラマン測定方法および表面増強ラマン測定装置	特願2014-233338	
21	表面増強ラマン測定方法および表面増強ラマン測定装置	特願2014-090392	
22	デバイス用接合方法およびパッケージデバイス	特願2013-225666	
23	反応性多層膜およびそれを用いたデバイス用接合方法	特願2013-259375	
24	自己伝播発熱粒体およびその製造方法並びにハンダ接合方法並びにハンダペースト	特願2014-049179	
25	珪藻の新規形質転換ベクターおよびその含有する新規プロモーター配列	PCT/JP2015/075372	
26	ナノ粒子回収方法	特願2014-0242973	
27	鉄板およびその製造方法	特願2015-032147	
28	エポキシ化セルロースの製造方法、エポキシ樹脂の製造方法、及びセルロースのエポキシ化処理用混合イオン液体	特願2015-027403	
29	水電解用電極及びその製造方法	特願2014-230953	
30	薄膜積層構造体及び太陽電池	特願2015-035675	
31	プロトン伝導性高分子ゲル電解質	特願2015-108851	
32	光変調器	特願2015-118387	
33	試料測定方法	特願2015-101107	
34	非真空プロセスで製造可能な無機光電変換装置	特願2015-028516	
35	ペロプスカイト系材料及びそれを用いた光電変換装置	特願2015-033230	
36	ペロプスカイト型太陽電池及びその製造方法	特願2015-033605	

37	光変換装置における光吸収層の形成方法	特願2015-045521	
38	光電変換装置及び製造方法	特願2015-104682	
39	金属の回収方法、金属の回収装置、金属回収システム、及び金属粒子の製造方法	PCT/JP2016/060013	
40	結晶性金属酸化物の製造方法及び結晶性金属酸化物	特願2016-169782	
41	高温酸化TiO ₂ の自己組織化層状組織を利用した複合層状構造体	特願2017-019729	
42	圧電センサ	特願2016-065610	
43	エリプソメトリ装置およびエリプソメトリ方法	特願2016-163989 (未公開)	
44	水素吸蔵炭素材料及びその製造方法	特願2016-176781	
45	偏光制御装置および偏光制御方法	特願2016-230675	
46	有用物質回収方法及び有用物質回収装置	特願2017-038278 (未公開)	
47	光変調器	特願2017-057994 (未公開)	
48	繊維状物を製造する方法	特願2016-235255 (未公開)	
49	白色構造体及びその製造方法	<u>特願2017-244190</u> (未公開)	
50	ホログラフィック撮像装置および同装置に用いるデータ処理方法	<u>特願2017-166256</u> (未公開)	
51	抵抗変化型半導体メモリ素子及びそれを用いた不揮発性スイッチング装置、並びに抵抗変化型半導体メモリ素子の製造方法	<u>特願2018-026649</u> (未公開)	
52	アダマーを利用する標的物質の定量方法	<u>特願2018-69360</u> (未公開)	
53	高強度・高延性微細マルテンサイト組織鋼材及びその製造方法	<u>特願2018-027916</u> (未公開)	